THIS PAGE IS INSERTED BY OIPE SCANNING AND IS NOT PART OF THE OFFICIAL RECORD

Best Available Images

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

BLACK BORDERS

TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT

BLURRY OR ILLEGIBLE TEXT

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLORED PHOTOS HAVE BEEN RENDERED INTO BLACK AND WHITE

VERY DARK BLACK AND WHITE PHOTOS

UNDECIPHERABLE GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE THE BEST AVAILABLE COPY. AS RESCANNING WILL NOT CORRECT IMAGES, PLEASE DO NOT REPORT THE IMAGES TO THE PROBLEM IMAGE BOX.

. .

JP-61249768.txt

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available 02035668 INK JET RECORDING APPARATUS

61-249768 A] PUB. NO.:

November 06, 1986 (19861106) **PUBLISHED:**

NISHIKAWA MASAHARU INVENTOR(s):

APPLICANT(s): OLYMPUS OPTICAL CO LTD [000037] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan) 60-093202 [JP 8593202] April 30, 1985 (19850430) [4] B41J-003/04 APPL. NO.: FILED:

INTL CLASS:

29.4 (PRECISION INSTRUMENTS -- Business Machines) JAPIO CLASS: JAPIO KEYWORD:R105 (INFORMATION PROCESSING -- Ink Jet Printers)

JOURNAL: Section: M, Section No. 576, Vol. 11, No. 102, Pg. 51, March

31, 1987 (19870331)

ABSTRACT

PURPOSE: To enable high density multi-element constitution capable of forming a minute size dot having a stable ink dot diameter, by forming bubbles by a heat generating element and flying small ink droplets from the ink layer of at least a small aperture by bubble pressure.

CONSTITUTION: A perforated plate 12 comprising a metal such as nickel or stainless steel having small apertures 3 each of which has a diameter smaller than that of the heat generator 11, on the heat generator and an ink introducing plate 15 as a flow passage forming part having large apertures 16 is arranged on the perforated plate 12 through a minute gap 14 apertures 16 is arranged on the perforated plate 12 through a minute gap 14 of about 20-40.mu.m. By heating the heat generator 11 by applying signal voltage to the heat generator 11, the bubles generated on the surface of the heat generator 11 are expanded and grown in such a state that the enlargement of said bubbles to the radius direction thereof is inhibited by the small apertures 13. As a result, the ink layer 18 in each small aperture 13 is upwardly extruded and flown as a small ink droplet 17 inclusive of the thin ink layer 18 having covered the upper part of the small aperture 13 and the gas forming the bubbles is discharged to the open air simultaneously with the flying-out of the small ink droplet 17. By this method, the ink is again supplied to the part of the small aperture 13 having flown the small ink droplet 17 from all directions through the minute gap 14 to form the ink layer 18 and the set state of the next operation is completed. operation is completed.

			À
	•		
		(

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-249768

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

49公開 昭和61年(1986)11月6日

B 41 J 3/04

103

7513-2C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

国発明の名称

インクジェット記録装置

②特 願 昭60-93202

②出 願 昭60(1985)4月30日

⑩発 明 者 西 川

正 治

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業

株式会社内

⑪出 頤 人 オリンパス光学工業株

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号

式会社

明 . 織 署

1. 発明の名称

インクジェット配録設置

2. 特許請求の範囲.

液状インクに熱エネルギーを作用させて、インクの気化成分を気化膨張させてパブルを形成飛翔に ボブルの膨張力に基いてインク小摘を形成飛翔に せるインクジェット配録装置において、開口形成 部材にパブルの生長領域を限定するための小開口 を設け、小開口の一端に発熱案子を配設すイインク で優うようなインク層を形成する施路形成のした で優うようなインク層を形成する施路形成のした で優うようなインク層を形成する施路形成のした で優うようなインク層を形成する施路形成のした。パ ブル圧力によつて少くとも小開口のインク層から インクジェット記録装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、液状のインクを小摘化して飛翔させ、配録紙上に付着させて配録を行うノズルを有

しないインクジェット配母装置に関する。 〔従来の技術〕

インクジェット記録装置は、通電により発熱する抵抗体等の発熱体をインクと接触させ、配録信号に対応する所定の発熱体の発熱によりインクを瞬時に加熱し、インク中にその気化成分の気化によつてパブルを形成し、パブルの圧力によつてインク商を形成して飛翔させ、配録紙上に付着させて記録を行うもので、発熱部を小さく構成できるから比較的高密度のマルチ素子配録へットを作成

従来、かかるインクジェット記録張置の一例としては、例えば特開昭 5 8 - 3 6 4 6 5 号公報に示されており、第12 図を用いて簡単に説明する。第12 図(A)において、101 は蓋板で、その袋面に複数個の通電により発熱する抵抗体 102 がアレー状に設けられている。103 はオリフィス板で、オリフィス開口 104 を形成している平面部 105 と、立ち上がり区面部を形成する立ち上がり部分 106 から構成されている。立ち上がり部分 106 は各発熱

しやすいものである。

抵抗体毎にインク唐 107 に区画を形成し、オリフィス板 103 の平面部 105 と共に圧力室 108 を形成して記録業子を構成している。

同図(B)は、配録業子の一つを拡大して示した図で、発熱低抗体 102 に配録信号が印加されると、これに接しているインクの気化成分が気化してパブル 109 が発生する。パブル 109 が成長すると、その彫張圧力で圧力室 108 の内圧が高まり、その圧力によつてオリフィス開口 104 からインク商 110 が飛翔する。そして、このインク商 110 が図示しない配録紙上に付着して記録が行われる。このようにパブルの彫張圧力でインク商を飛翔させる方式は、インク商の飛翔力が大きく、安定した記録が可能であり、また発熱体の面積は小さくても、高いエネルギーを発生することができ、マルチ業子配録へツドの実現が容易なものである。

(発明が解決しようとする問題点)

ところが、従来のかかるインクジェット記録装置においては、一つの素子単位に仕切られたノズル状の圧力速を形成するために、マルチ素子の配

- 3 -

この要徴は、第1図に示すように支持基板1の 契面に発熱体2を配設し、発熱素子2を挟持する ように基板1の上に小開口3を有した隣口形成部 材4を設けると共にインク通路を形成する微少キャップ5を介して大開口6を有した流路形成部材 7を積勝している。

(作用)

この發便では、発熱体2を加熱することにより 発生したパブルを小開孔3内で収長させ、その成 長エネルギーをインク飛翔力に変換し、大開孔6 より所定の大きさのインク小摘として飛翔させる。 【零施例】

以下、この発明の一実施例を図面に基づいて脱明する。第2図(A)において、ガラス, セラミック等で形成された支持蓄板10の表面には通電により発動する抵抗体等の発熱体11が配置されている。上配発熱体11の上には発熱体11より小径な小開口13を有するニッケルやステンレスなどの金銭よりなる開口形成板12が配設されている。上配開口形成板12の厚きは小開口13の口径と関連するが、こ

列を高密度化する場合には、圧力盒形成のための 加工も敬細化する必要が生じ、高密度に素子を配 列するのは必ずしも容易ではない。

また、各配録業子はインク摘を形成して慣出させるためのオリフィス開口 104 を設けているが、このオリフィス開口 104 がインク中の異物で封止されたり、あるいはオリフィス開口 104 に不溶性の固形物が沈狭して目づまりを発生させる等の問題がある。また、記録紙上に形成されるドットの大きさばパブルの最大体積に対応するが、そのパブルの大きさが不安定で、且つインクの小摘化が困難であるという欠点がある。

この発明は、従来のインクジェット配乗程置に おける上配問題点を解決するためなされたもので、 構成が容易で目づまりが生じにくく高信頼性を有 し、且つインクドット径が安定しており、 酸小径 ドットを作成し得る高密度マルチ果子構成の可能 なインクジェット配録装置を提供することを目的 とする。

(問題点を解決するための手段)

- 4 -

とでは40ミクロン程度の板厚とした。

一方小開口13の口径は面景サイズの 1/2~1/3程度が好ましく、例えば 1 ミリ当り 8 ドットの画景密度を想定した場合には40~60ミクロン程度の開口径となる。

上配開口形成板12の上には20~40纟クロン位の、 数少なギャップ14を介して大開口16を有した無路 形成部版としてのインク導入板15が配設されている。上配インク導入板15は、ニッケルやステンレ スなどの加工しやすい金属で、しかもマルチ素子 化されたヘッドの業子配列方向に対して平面性と 直線性を維持する事が必要であり、例えば100 ミ クロン程度の厚さを必要とする。なお、50ミクロ ン以下の板厚でも板を植状に角曲させる事により 大開口部分の直線性を維持することもできる。

一方、大開口16の口径はインク導入板15の板厚にも関連してくるが、小開口13内に形成されたパグルによるインク小摘の形成、飛行に対し干渉しない様な大きさで、例えば小開口13の径の1.5~2倍以上の径とすることが好ましい。

以上の如く形成された配録業子の作用を同図(B)を用いて説明する。発熱体11に信号電圧を印加し、発熱体11を加熱する事により、発熱体11の製面に発生したパブルは小開口13によつて、その半径方向への拡大を阻止された状態で膨張。成長する。

その結果、小説ロ13内のインク暦18を上方に押し出し、小朗ロ上部を使つていた薄いインク液層18のインクも含めてインク小摘17として飛翔させ、インク小摘17の飛び出しと同時にパブルを形成していたガスも大気中に放出してしまう。

このようにしてインク小滴17を飛翔させた小開口13部分には微少なギャップ14を介してインクが再び四方から供給され、第2図(A)のようなインク液層18を形成し、次の作動のセット状態を完了する。以上のようなインク小摘17の飛翔を行う事により図示しない配録紙などに所定の配録を行うインクジェット配録委置は種々の利点を有している。

先ず、インク小摘の極めて強い飛翔力が得られる事で、特徴としては発熱部で形成されたパグルを小開口の中にとじ込めて、その圧力が横の方に

- 7 -

の上をおようインク層の厚さを加えたインク層の厚さによつて決つてしまう。従つて発熱体に加える信号電力が変化したり、長時間使用による発熱体の審熱等によつて形成するパブルの体積や圧力が変化する等の状況変化が生じた場合に於ても形成されるインク小滴の大きさは変化する事なく常に安定したドットサイズで配母が行われる。この様な特性は、パブルの形成、膨張によつて動かされるインクが限定されていて、インク小簡が形成された後はパブルを形成していたガスが大気中に放散してしまう事によつて得られるものである。

また、上配実施例による最も顕著な特徴はイン ク目づまりがきわめて生じにくい構成となつてい る点にある。

そのひとつは前述した強いインク小商の飛翔力が得られる点にあり、これによつてわずかな目づまり要素は自動的に除去されてしまう。例えば大、小開口周辺部への小さな異物の附着や不溶性生成物の附着が生じても強いインク飛翔力によつてこれらを吹飛ばしてしまうからである。

拡散数裂化する前にインク飛翔力に変換してしま う事にある。小開口の一端は発熱体によつて對止 されているので発生したエネルギーは専らインク 小摘の飛び出す方向にのみ集中する事にも強い飛 翔力を得るのに役立つている。

また、パブルの発生、膨張によつて移動するインクの大部分はインク小摘として飛翔してしまうので従来のように移動したインクの極く一部がインク摘として飛翔するのに比べてパブルのエネルギーをインク小摘の飛行エネルギーに効果的に変換出来る利点がある。

なお、発熱体による小開口の一端の封止は、高速のパブル収長に対して契度的に封止されていればよく、インクの浸透が生ずる程度の微少ギャンブが存在する事は何ら支険がない。

一方、上配実施例の別の特徴は発生するインタ 小滴の大きさが極めて安定している点にある。

即ち、発熱体によつてパブルが形成され、イン タが飛翔する場合のインタ小滴の大きさは主として小閉口の開口面積と、小開口の深さに、小開口

- 8 -

次に目づまりを生ずる、従来概念のノズルヤオ リフィスが存在しない事にある。従来のノズルや オリフィスは入力雄と出口端があつて、入口側か ら供給されるインク中に異物が含まれる事によつ て目づまりを生じ、また、出口側の端部に不溶性 のインク成分や、化合物が沈積したり、密剤成分 の気化によるインク固形成分の析出が生じ目づま りを生ずる原因となつていた。それに対して入口 と出口を有し、インク値の形成を限定する開口機 を有するノズルやオリフィスという概念のものが ない。あえてインクの出入りのある部分は小開口 であるが、小開口へのインクの補給はギャップに よつて開口の四方からインクが洗入して行われ、 パブル形成によつて同一の開口端からインクが流 出して行く。従つて仮に何等かの理由で小開口の 入口を異物がふさいだ場合にも、パブルの形成に よつてインクが流動する方向は、この異物を容易 化除去する方向となつて、インクと共に異物も飛 翔して除去されてしまう。小開口の端面は常時液 体インクによつておりわれているからインクの固 型成分が析出する部位とはならずインク目づまりはきわめて発生しにくい状態に維持する事ができる。

上記実施例において異物が通入したり、固型物質が析出する可能性があるのは大開口の部分である。大開口を閉ぐ様な可能性の有る大きな異物は開口の外質から侵入する以外にはなり、外質から受入した異物は、これを選方向に押しるとどが、大路口のエッジ部分に不審性物質の析出があった。場合である。大路口の口径はインク摘を形成するとなっているから容易には目づまり状態には至らない。

上記実施例の別の特徴は、配録・くり返し速度を高めて高速記録装置が実現できる点にある。高速パブル発生の為に高いエネルギーを与えた場合でもインク病が形成されると共にパブルは大気圧に開放して消放してしまうからパブルが冷却収離するまでの時間を特たずにインクの補充工程に入る事ができ記録・くり返し速度を早めるに際して

- 11 -

面図を示すものである。

第3図(A)は、通電発熱体の様な発熱業子アレーで、基板20上に発熱体 21a , 21b …… が面架単位ピッチで複数個配列されている。(給電の為のリード線などは図示せず) 同図(B)は、開口形成部材22で、上配複数の発熱体 21a , 21b …… に対応した数の小開口 23a , 23b …… が形成された板状部材である。同図(C)は焼路形成部材24で、この部材24も上配複数の小開口 23a , 23b …… に対応させ、しかも小開口 23a , 23b …… より大きな径を有する複数の大開口 25a , 25b …… が設けられている。

これら各傳成要素は上紀実施例と同様な形で組立てられ第3回(D)の如き複数の配録素子を有するマルチ案子ヘンド19を構成する。

このようにして構成するマルチ菓子ヘッド19は 構成簡単にして製作が容易であると共に高密度化 が可能である。

例えば通電発熱抵抗体 21a , 21b …… は感熱配 録用ヘッドを流用したり、同種の技術を適用して 400DPI 程度の画界密度の余子を作る夢は困難で

- 13 -

の従来の大きな制約を除去できる。またインクの 補充が小開口の四万から行われるからノズル状の 旋路を介してインクが補給される従来装置に比べ その補給速度が早い点も記録の高速化に寄与する。 更に上記実施例の特徴は微少径ドットの形成が容 **島な点にある。ドット径の微少化は高解像の配録** を行ううえで不可欠であるが、形成されるトット の大きさは小院口及びこれをおようインク液層部 分に含まれるインク量によつて決定され、小径の ドットを作成する場合には閉口形成部材の板厚を 得くし、また小説口上面をおようインク液層の厚 さを薄くする事によつて、空中インク摘径が小開 ロの径と同じ程度にする事は困難ではない。。従つ て小開口径は従来のオリフイスやノズル径の 2 倍 とする事ができる。また開口形成部材は単なる板 状部材に小開口を形成したものであるから構成が 簡易で製作も容易である。

次にこの発明の他の実施例を第3図乃至第11図を用いて説明する。第3図(A)~(C)はマルチ票子へッドの各標成要素を示し、(D)はマルチへツドの平

- 12 -

はない。また、小開口 23a , 23b …… の径は 400 DPI 程度の画果密度を目標 にすると30 ミクロン前 後の値が適当で、閉口形成部材 22の板厚が20~30ミクロン程度、小開口 23a , 23b …… 配列ピッチが60~70ミクロン程度となるが、この程度の小開口の形成はエレクトロフォーミングやエッチング 加工によつて十分に可能である。流路形成部材 24 は基本的には開口形成部材と同程度の加工技術で製作可能であるが、開口の配列ピッチが60~70ミクロンに対して、開口径が45~60ミクロン程度であり、板厚は任意であるが開口径と同程度に設定して支障はない。

第4図は、流路形成部材に設ける大開口の形状を変更したもので、流路形成部材26に1つの細長いスリット状の大開口27を形成し、複数の小開口23a, 23b …… を共通な大開口27で対応する事により、位置決めなど組立てが容易となる。

第 5 図は、第 4 図の細長い大閉口27 化加えて、 更に発熱抵抗体の形状を変えたもので、通電発熱 体 21a , 21b …… の配列方向と直交する方向の巾 を長くしたもので、失々の構成要素の位置合せの 許容誤差巾が広くなり、組立てが容易となる。

第6図は、マルチ素子ヘッドの組立容易性と高 密度の果子配列を目的として、発熱抵抗体を千鳥 状に配設したものである。

耳 6 図(A) ~ (D)はマルチ累子ヘッドの各構成要素を示すもので(E)。(F)は構成の異るマルチ累子ヘッドを示すものである。

即ち(A)は通電発熱抵抗体アレーで、支持基板30 上に発熱抵抗体 31a , 31b , 31e, …… を千鳥状に 配設し、発熱抵抗体 31a , 31b , 31e, …… の中側 を共通電極32で接続している。 33a , 33b , 33c, …… は発熱抵抗体 31a , 31b, …… の他方の電極で

(B)は、千鳥状に配列された発熱抵抗体 31a, 31b, 31c, …… に対応して散けられた小開口 35a, 35b, 35c, …… を有する朝口形成部材34である。

(C)は、千鳥状に設けられた小開口 35a, 35b, 35c, …… に対応して複数の大開口 37a, 37b, 37c, …… を穿つた旅路形成部材36である。

- 15 -

て形成されているが、小朔口から飛翔したインク 摘は、配像紙面上では拡大して連続したドットを 得る事ができる。ドット径の拡大はドットを構成 するインク量に比例するから、ひとつの菌素をひ とつのインク値で形成する場合にはその拡大量も 大きく、従つて配録紙の紙質や、インクの特性に よつて、形成されるドット径が大きく変動して、 これ等の条件が変化した時のドットの径や輪かく 部の変化を押える事はむづかしい。これに対して ひとつの面景が複数の小インク海を集合して作ら れるから、各インク粒毎のドツト拡大量の絶対値 はあまり大きくならない。従つて、ドットの輪郭 が限定されると共に、記録紙の紙質やインク特性 が変化してもひとつの画業の大きさがあまり変化 -する事はなくて、配録安定化の為には好都合であ 8.

第8図は画素単位化区切つた発熱体 50a , 50b, …… をアレー状化配列したうえにランダムあるいは均一化配催した小開口 51a , 51b , 51e, ……を形成した開口形成部材52を重ね合せる事化より発

・(D)は、(C)の大開口 37a, 37b, ---- に変えて細長 いスリット状の大開口 38a, 38b を 2 本有する流 略形成 無 は 36 で ある。

上配(A)(B)(C)あるいは(A)(B)(D)を組合せて複数の配録素子を形成したマルチ案子ヘッド , が同図(E)(F)であり、これらヘッドも、前配実施例と同様
ת略形成部36と開口形成部材34との間には、小開口35a , 35b, …… にインク液を誘導するための数少なギャップを形成してあることは云うまでもない。

第 7 図(A)(B)は、 1 つの記録素子を擦成するための小嗣口を複数の集合体で構成したもので、例えば、 1 個の発無抵抗体 40 に対し、 5 つの小開口 41^6-1 、 41^6-1 、 41^6-1 、 41^6-1 を 1 組として配設したものである。

このように構成すると、例えば発熱体 40c を加熱する事によつて同図(B)に示すように発熱体 40c に対応した 5 つの小開口 41c-1, 41c-2…… から5 つの小インク値 42a, 42b…… が飛翔する。

上記5つの小開口41c-1, 41c-2,……は分離し

- 16 -

熱体 50a , 50b , …… と関口形成部材 52の位置関係がずれてもほぶ同一数の小開口が発熱体 50a , 50b , …… と対向するから、小開口と発熱体の位置合せを全く無視して記録へツドを組立てる事ができる。このように、ひとつの面架内の数少ドットの配列を変化させる事によつて、例えば 繭条中央部の機を はさえる等、面質改良に供するもできる。なお、関口形成部材への小開口の形成はエレクトロフォーミングを取り、の大開口の形成はエレクトロフォーミングを取り、の大開口の形成はエレクトロフォーミングを取り、から、のが一般的であって、テーバーを防止するには 特別の加工を必要としていた。

解9図(A)(B)は、テーバ状の開口を有した開口形 成部材61と流路形成部材63の組合せ状態を示すも ので、(A)は発熱体60個に開口径の大きな小開口62 を有する開口形成部材61を配設した例を示すもの で、(B)は発熱体60個に開口径の小さい小開口62を 配設した例を示すものである。前者の場合、小開 口62内のインクは飛行方向に移動する時、やよ較り込まれる万向の力を受けるから発生するインク小旗はやよ小さめになる傾向がある。それに対し 後者の場合、インク派は拡がる万向の抵抗が少いから、インク演はやよ大きめになる傾向がある。 たぶしいずれの場合にも小開口内に書えられたインクが中心になつてインク小摘を形成するものであるから、飛翔するインク演の大きさに差ねの差異はない。

解10図は、ת路形成部材70の大開口71内股及び上面に各種マン素系供脂やシリコーン樹脂などの表面処理層72を設けたものである。即ち、流路形成部材70は開口形成部材73との間に例えば数10ミクロンの微少ギャツブ74を形成し、小開口75ののインク補給路を形成することにある。しかし強度の機体から流路形成部材の複を厚くした場合、大クの対すい上げられ、明ロ75上面に厚いインクが形成されてしまい、インク痛の飛翔力を剝める結果となる。このため流路形成部材70に厚い板を結果となる。このため流路形成部材70に厚い板を

- 19 -

はさみ込んでインク旅路を形成する為のスペーサ ーを示している。

問図(C)は(A)の凝断面で、上配インク室 87の上方 にインク収納容器89を備え、この収納容器89から 適宜インク室87にインクを補給するようにしてい

なお、この発明は上配実施に限定される事なく 開口形成部材及びת略形成部材の材質および開口 種は任意に選択できる事は云うまでもなく、また 微少ギャップなどもインク液の機度に応じて選択 できるものである。

(発明の効果)

この発明によると、バブルの生長領域を上方にのみ限定することにより、強いインク小濱の飛翔力が得られ、動作の安定した彼めて良好な配録ができ、しかもインク目づまりなどの不具合を防止できる超立ても容易なインクジェット記録装置を提供することができる。

4. 図面の簡単な説明

・第1回は、この発明の概念を説明するための図。

第11図(A)(B)(C)は、カートリツジタイプの配録へ ッドの例を示すもので、同図(A)は水平断面図で先 端部に通電発熱体81をアレイ状に複数個有するサ .マルヘッド80の前面に小開口83を有する関口形 成部材82を配設し、微少ギャツブ84を介して大開 口86を有するת路形成部材85の中心部分を荷曲さ せて開口部分の直線性を出すようにしている。な お、87はインク室で、ヘッドの各構成要素を内包 し、前方の開放部は危路形成部材85で封止し、後 はサーマルヘッ F80 の後端を突出させて封止して いる。同図(B)はサーマルヘッド先雄部附近の拡大 断面説明図であつて、サーマルヘッド80の先端部 には遠覚発熱抵抗体81がアレー状に配列されてい る。82は開口形成部材で83はこれに設けた小開口、 85は疣路形成部材で86は細長いスリント状の大開 ロ、88 は隔口形成部材82と旅路形成部材85の間に

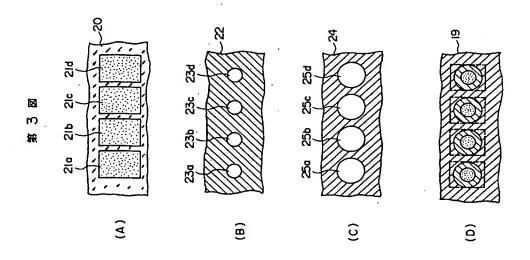
- 20 -

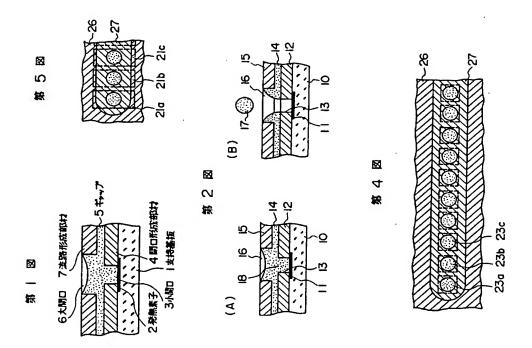
第2図(A)(B)は、この発明の一実施例を説明するための図、第3図乃至第11図は、この発明の他の実施例を説明する図で、第3図(A)(B)(C)(D)は、マルチ業子ヘッドの説明図、第4図は、大開口の変形例、第5図は、発無体の変形例、第6図(A)(B)(C)(D)(E)(E)(はマルチ素子ヘッドの変形例、第7図(A)(B)は、小開口の変形例、第8図は、小開口と発熱体の変形例、第9図(A)(B)は、開口の形状の変形例、第11図(A)(B)(C)は、カートリッショイブのヘッド例、第12図(A)(B)は従来の説明図である。

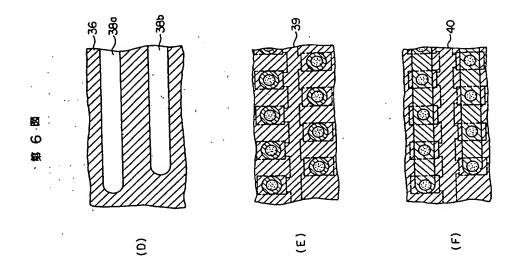
- 1 …… 支持基板
- 2 …… 発熱集子
- 3 ---- 小鍋口 ·
- · 4 …… 開口形成部材
 - 5 …… ギャップ
 - 6 ---- 大阴口
 - 7 ---- 统略形成部材

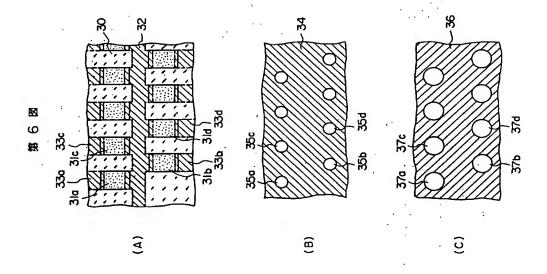
券許出願人 オリンパス光学工業株式会社/2

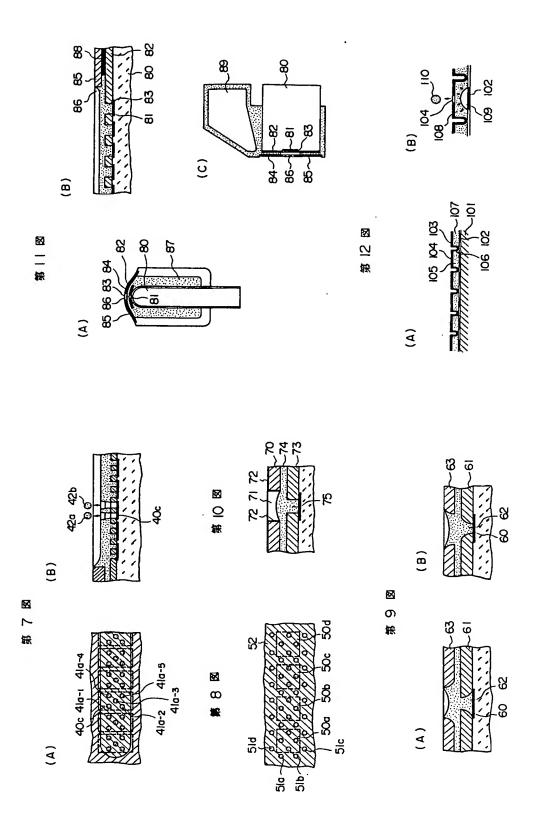












		•